.

BEST AVAILABLE COPY

 \overline{C}_{i}

출력 일자: 2004/8/23

밥송번호: 9-5-2004-033928713

반송입자 : 2004.08.20

제출기일 : 2004.10.20

수신 : 서윤 감남구 상성동 158-12 서영빙당

9층(네이트국제특허법증사무소)

정원기 귀하

135-090

특허청

의견제출통지서

출원인

영칭 엘지. 핀립스 엘시디 주식회사 (출원인코드: 119981018655)

주소 서울 염등포구 여의도동 20번지

대리인

성명 정원가 외 1명

주소 서울 강당구 삼성룡 158-12 서영빌딩 9층(네이트국제목허법읍사무소)

출원번호

10-2002-0041938

발명의 명칭

듀엄패널타일 유기전계탈광 소자 및 그의 제조방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거徴이유가 있어 특허병 제63조의 규정에 의하여 이쯤 통지 하오니 의견이 있거나 보정이 필요한 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 불지 제 25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 변지 제5호서식]한 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출기임에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 면도의 기간연장 송인공지는 하지 않습니다.)

[이 유]

,이 출원의 투허청구범위 제1함 내지 제12항에 기재된 받영은 그 출원전에 이 발영이 속하는 기숙분 야에서 봉상의 지식읍 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 중이하게 발명한 수 있는 것이므로 무 허법 제29조제2항의 규정에 의하여 투허를 받읍 수 없습니다.

[아래]

1. 본원의 청구범위 제1항 내지 제6항, 제12항 듀엄패널타입 유기전계반광소자에 관한 것으로 이끌 인본공개국허공보 국개2001-117509(2001, 4, 27 이하 "인용반명" 이라 함)와 대비하여 할 때 구 성에 있어서 듀얼패넌타입구조 및 연결패턴을 동인하게 구비하고 있으며 연결패턴의 결상, 재질 및 연결관계에 일부 차이가 있으나 이 정도는 당엄자가 통상의 창작능력을 발휘하여 구현함 수 있는 설계변경사항이며 효과 또한 현저하다고 할 수 없어 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명에 의하여 용이하게 발명한 수 있다고 판단됩니다.

2. 본원의 청구범위 제7항 내지 제11항은 상기 청구범위 제1항 내지 제6항, 제12항의 제조방법에 관한 것으로 상기 인용반명에 의하여 용이하게 도출할 수 있다고 판단됩니다.
[정 부]

첨무1 일본공개목허공보 목개2001~117509호(2001.04.27) 1부. 팝.

2004.08.20

특허첨

전기전자심사국

전기심사담당관실

심사관 박재훈



P.003/004

페이지 1 / 2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-117509

(43)Date of publication of application: 27.04.2001

(51)Int.CI.

G09F 9/30 H01L 29/786 H01L 21/336 H05B 33/14 H05B 33/26

(21)Application number : 11-291841

(22)Date of filing:

14.10.1999

(71)Applicant: NIPPON HOSO KYOKAI <NHK>

(72)Inventor: TANAKA KATSU

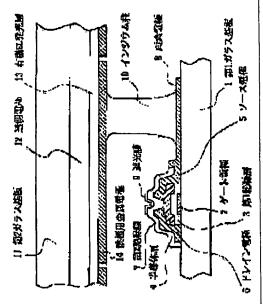
IZUMI YOSHITAKA INOUE YOJI TANAKA ISAO OKAMOTO SHINJI

(54) ORGANIC EL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the emission luminance of an organic EL display device and to obtain a long life of the device.

SOLUTION: After a driving substrate 1-9 for driving an active matrix to increase the light emission time of a single pixel by a memory effect and an EL element substrate 11-14 for the emission of EL light are produced as completely separated from each other, the substrates are laminated by pressing by using indium columns 10 or the like as a glue.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

TO:0081202739300:

P.004/004

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(51) Int.CL?

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許山東公開登号 特開2001-117509 (P2001-117509A)

ラーヤスード(参考)

(43)公開日 平成13年4月27日(2001.4.27)

(* .,												
G09F	9/30	331		G0 9	F	9/30		3	3 1	3	K 0 0	7
		338						3	88	5	C 0 9	4
		365						3	6 5 (C 5	F11	0
H01L	29/786			но	5 B	33/14			,	A		
	21/336					33/26			5	Z		
	22,000		象商亞審	未翻求		項の数7	OL	(全	_		最終買	に姓く
(21)出劇番号		特顧平11-291841		(71)	人類出	. 000004	352					
			ŀ		日本放	本放送協会						
(22)出願日		平成11年10月14日(1998	. 10. 14)	東京都没谷区神南2丁目2				目2番]	号			
				(72)	宠明者	田中	克					
						東京響	世田谷	区砧	1 TE	16601日	(号)	日本故
						送協会	放送	技物	OF THE	所内		
				(72)	発明者	和泉	在季					
						東京省	世田谷	区品	1 T	月10番1	(号	日本故
				ļ			放送				•	
				(74)	代理人				J u.	~···		
				``-	, 4.25			h Hebs	**	<i>9</i> 124	Ł١	
						71-55-4	- 1247	טאני ו	.~i	Qrw1	Η,	
				最終頁に統令								配続く

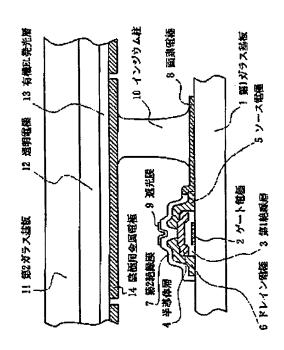
(54) 【発明の名称】 市機EL表示義優

(57)【要約】

【課題】 有機EL表示装置の発光輝度の改善と長寿命 化をはかる。

織別記号

【解決手段】 メモリ効果による単一画素の発光時間の 長時間化をはかるアクティブマトリックス駆動のための駆動基板(1-9)とEし発光のためのEL素子基板(11-14)とを完全に分離して作製した役。両基板をインジウム柱10などを翻として使用してプレスして貼り合わせる。



1

【特許請求の範囲】

【語求項 1 】 有機EL村料を用いた表示装置において、当該装置がEL素子の駆動を行うアクティブマトリックスの駆動基板と、EL素子の発光を行うEL素子基板とを貼り合わせた構造を有することを特徴とする有機EL表示装置。

【語求項2】 請求項1記載の装置において、前記アクティブマトリックスの駆動基板に薄膜トランジスタが用いられることを特徴とする有級EL表示装置。

【語水項3】 語水項1記載の装置において、前記アク 10 ティブマトリックスの駆動基板にMOS電界効果型トラ ンジスタが用いられることを特徴とする有級EL表示装 歴

【語水項4】 語求項1から3いずれか記載の装置において、前記貼り合わせ部分にインジウムまたは金またはニッケルまたは銀またはハンダを含む金属が用いられることを特徴とする有機Eし表示装置。

【語求項5】 語求項1から3いずれか記載の装置において、前記貼り合わせ部分に異方性準電材料または光硬化性能縁材料または滞電性樹脂ボールが用いられること 20を特徴とする有機EL表示装置。

【詰求項6】 請求項1から3いずれか記載の装置において、EL素子の陰極金属材料が前記貼り合わせのための金属材料として用いられることを特徴とする有機EL表示装置。

【語求項7】 請求項1または2記載の装置において、 前記アクティブマトリックスの駆動差板およびEL素子 基板に可塑性のある基板が用いられることを特徴とする 有機EL表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、フラットパネル ディスプレイの1つである有級ELディスプレイの構造 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】有機ELディスプレイを駆動する方法としては、単純マトリックス法とアクティブマトリックス法とがある。単純マトリックス法は、最も簡単な駆動方法であり、ストライブ状に形成された下部電極と、それに垂直にストライブ状に形成された上部電極とでEL薄膜 40を換んだ構造をしている。それらストライブ状の電極の電圧を順次切り替えて行くことでELディスプレイを駆動する方法である。

【0003】別の駆動方法としてアクティブマトリックス活がある。これは、薄漿トランジスタ(Thin Flim Transistor、TFT)などで構成された固素基板上にEL素子を形成している構造を持つ。TFTで構成された単位個素構造に印度する電圧の駆動液形により、前記単純マトリックス構造では実現できないメモリ駆動を実現でき、単一回案の発光時間を長くできる特徴を有する。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】単純マトリックス法の有機ELディスプレイは、既に試作されていて、例えば1998年に開かれたEし国際会議(9" Int. Workshop on Inorganic and Organic Electroluminescence)でパイオニア社のS.Aliyaquchi らによって既に発表されている("Extended Abstrct of EL 98",(1998)137)。単純マトリックス法の問題は、有機EL素子の発光の印加電圧に対する定答速度が非常に早いため(通常1 μ砂以下)、単一回素に必要とされる輝度が若しく大きな値となる点にある。

【0005】倒えば、有機EL素子を用いてELディスプレイを作製し、100本のストライブ状電極を駆動したとすると、デューティ比は1/100であり、ディスプレイの輝度100(cd/㎡)を得るには、各単一画素を構成する有銭EL素子は瞬間的に1000(cd/㎡)の輝度を必要とする。このELディスプレイにおいて、各単一画素が発光する時間は、図1(a)に示すように、1/100プレーム期間しかなく、発光の時間的な利用率は著しく低くなる。

【0006】また、瞬間的に非常に高い超度でE L素子を駆動しなければならないため、各単一団素を構成する個々のE L素子の劣化が進み、素子寿命は大幅に低下してしまう。さらにまた、有機E L素子は、高超度で光ちせる程、印加電圧が上昇してしまうとの問題がある。またさらに、有機E L素子では超度が100(cd/㎡)から1000(cd/㎡)と100倍も増える発光条件下では、発光効率は半減してしまうという問題もある。このように単純マトリックス活は、E L素子の寿命の低下と50印加電圧の上昇および発光効率の低下を招く。

【0007】他方、例えば1999年のSID (The So crety for Information Display)国際会議にてセイコーエプソン社のT. Shimoda らによって発表されているように、TFTを各画素に搭載した有機ELディスプレイも既に試作されている(SID99 Digest、(1999) 372)。この方法では搭載したTFTによって、各画素がメモリ級能を有し、このメモリ機能で各画素の発光時間を大幅に増加させることができるので、これによりディスプレイの高輝度化を図ろうとするものである。

40 【0008】ところが、有機Eし素子の発光層は有機材料を用いているため、有機溶媒や水によって分解、劣化しやすく、無機半導体材料で用いられているような、ウェットプロセスを使ったリソグラフィ(繊細加工技術)がEし素子の加工に使えない。また、Eし素子の陽極と陰極間は互いに平行になっていて凹凸があってはならない。また、TFTとEし素子が並置される構造となるため、表示面面に対する発光領域の占める割合は小さくなる。このため、Eしディスプレイの高語細化が制約されるとともに関口率が大幅に低下する(15%以下の関口50 率)。

3

[0009] そのため、このELディスプレイにおい て、 各単一画素は1フレーム期間連続的に発光すること ができるものの、図1(b)に示すように関口率を考慮 した単一画案あたりの発光強度は著しく低くなる。ま た。光の取り出しをEL素子側で行った場合には、仕事 開数の小さな金属材料を使った陰極電極を透明化しなけ ればならないという困難が伴うため、発光の利用率はさ ろに低下する。このため、TFTを用いた有機ELディ スプレイの輝度は、単純マトリックス法の輝度に比べて ほとんど改善されないばかりか、むしろ低下してしまう。19、フトオフ法により形成する。 傾向があった。

【①①1①】そこで本発明の目的は、前述の従来の問題 点を解決し、アクティブマトリックス駆動によるメモリ 効果を保持しつつ、発光素子の関ロ率向上による発光輝 度の改善のはかれる有機EL最示装置を提供せんとする ものである。

[0011]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するた め、本発明有機EL表示装置は、当該装置がEL素子の 駆動を行うアクティブマトリックスの駆動基板と、EL 20 素子の発光を行うEL素子基板とを貼り合わせた構造を 有することを特徴とするものである。

【0012】さらに本発明は、前記アクティブマトリッ クスの駆動基板に薄膜トランジスタが使用されてもよ く、またMOS電界効果型トランジスタが使用されても よい。またさらに本発明は、前記貼り合わせ部分にイン ジウムまたは金またはニッケルまたは銀またはハンダを 含む金属が用いられてもよく、同貼り合わせ部分に異方 性導電材料または光硬化性絶縁材料または導電性樹脂水 ールが用いられてもよく。前記EL素子の陰極金属材料 30 が前記貼り合わせのための金属材料として用いられても よい。さらに、本発明装置は、前記アクティブマトリッ クスの飯動基板および前記EL素子の基板に可塑性のあ る基板が用いられてもよい。

[0013]

【発明の実施の形態】本発明によれば、有機EL表示装 置を高輝度化する手段として、アクティブマトリックス の駆動基板とEL素子基板とを完全に分離して作製し、 両基板を貼り合わせることによって表示装置を構成して いるので、EL表示装置の各単一画素が1フレーム期間 40 にわたり連続して発光することに加えて関口率が大きく 向上し、関ロ率を考慮した単一画素あたりの発光強度が 図1 (c)に示すように、従来のアクティブマトリック ス法 (図 1 (b)) に比し大幅に改善される。

[0014]

【実施例】以下添付図面を参照し、実施例により本発明 の実施の形態を詳細に説明する。図2に本発明有機EL 表示装置の具体的実施例に係る一形態の構造断面図を示 す。第1ガラス基板1上にはアクティブマトリックス回 路を構成するTFTが作製されている。図2において、

1は第1ガラス蟇板、2はモリブデンータンタル合金ま たはアルミのゲート電極。3は窒化シリコンの第1(ゲ ート) 絶縁膜、4はアモルファスシリコンの半導体層、 5はチタンまたはアルミのソース電極。6はチタンまた はアルミのドレイン電極。7は窒化シリコンの第2絶縁 膜、8はソース電極5と電気的に導通され画素ごとに独 立して設けられたアルミの画案電極であり、9はアルミ の進光膜である。この画素電極8上には柱状構造のイン ジウム柱10を蒸着法とリフトオフ法またはメッキとリ

【0015】一方、11の第2ガラス基板上には12の 透明電極 (! T〇) 膜を形成し、さらに13の有機EL 発光層を作製し、更にその上に単位画素ごとに分離した EL素子の陰極用金属電極14をパターンニングする。 それら2枚のガラス基板について、画素電極8と、EL 素子の陰極用金属穹窿! 4 との位置合わせを行いなが ろ、インジウム註10を翻として使用しプレスすること て貼り合わせる。

【① 0 1 6 】従って、E L素子の発光は、TFT側では なく有機EL発光匣側(図2の上部側)から取り出され る。この時、陰極用金属電極14の1つ1つは日上表示 装置の単位面素に相当し、画素分離できる最小の間隔で パターンニングすることにより有機ELディスプレイの 関口率をほぼ100%にまで高めることができる。

【1)017】図3は、本発明による別の形態の実施例で あり、図2のアクティブマトリックス基板について、ガ ラスに代えてシリコン基板を使った場合の断面構造図を 示す。

【0018】図3のシリコン基板上には、アクティブマ トリックス回路を構成するMOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor、MOS電界効果 トランジスタ)が作製されている。ここで、図3におい て15はp型シリコン基板、16、17はこの半導体基 板15上に形成されるMOSFETのn: ソース領域お よびドレイン領域、18はp・画案分解領域、19はこ の画素分離領域18上に形成された酸化シリコンからな るフィールド絶縁膜である。20は酸化シリコンのゲー ト絶縁膜、21はポリシリコンのゲート電極、22は酸 化シリコン第1 絶縁膜、23は第1 絶縁膜22に設けた コンタクトホールを介してドレイン領域17と電気的に 導通されたアルミの第1金属電極、25は酸化シリコン の第2絶縁膜24に設けられたコンタクトホールを介し てソース領域16と電気的に導通され、画素ごとに独立 して設けられたアルミの第2金属電極である。26はP SG(りんけい酸ガラス)の第3絶縁膜、27は第3絶 縁膜上に形成され第2金属電極25と電気的に導通され たアルミの画素金属電極である。

【0019】一方、28のガラス基板上には29の透明 電極(! TO) 膜を形成し、さらに30の有機EL発光 50 層を作製し、更にその上に単位画案ごとに分離した31

のEL素子の陰極用金属電極をパターンニングする。そ れら2枚の基板について、画景電極27とEL素子の陰 極用金属電極30との位置合わせを行いながら、バイン ダー材料32に金属版粒子33を分散させた異方性導電 材を翻として挟み込み、プレスすることで貼り合わせ る。この場合にも、EL素子の発光はMOSFET側で はなく有機Eし発光層側(図3の上部側)から取り出さ れる。この時、陰極用金篋電極31の1つ1つは、EL ディスプレイの単位画素に钼当し、画素分離できる最小 置の開口率を、ほぼ100%にまで高めることができ **5.**

【0020】以上は、アクティブマトリックスの駆動基 板として、ガラスやシリコン基板を用いた場合の実施例 について述べたが、可塑性のあるプラスチック基板を用 いた場合にも、本発明は適用できる。その場合には、ブ ラスチック基板上に、図2と同様にTFTを形成し、ま た。EL素子も別のプラスをック基板上に形成し、それ **ち2枚のプラスチック基板を金属バンプまたは、異方性** 導電材によって接合することで可塑性のあるEL表示装 20 m 置を作製できる。この時も、陰極用金属電極の1つ1つ は、EL表示装置の単位画素に相当し、画素分解できる 最小の間隔でパターンニングすることにより有機ELデ ィスプレイの開口率を、ほぼ100%にまで高めること かてきる。

【0021】また、前述の実施例では、基板の貼り合わ せに金層バンブおよび異方性導電材を用いた場合につい て示したが、その他にも、表面に導電機を形成した樹脂 ボールや光硬化性絶縁樹脂村などを用いて、基板の貼り 台わせを行うことも可能である。

【0022】また、金層パンプの材料については、イン ジウムの他に、金またはニッケルまたは銀またはハンダ などを含む金属も使用可能であり、特にEL素子の陰極 金属材料をそのまま貼り合わせのためのバンブ材料とし て用いることも可能である。

【0023】以上いくつかの具体的実施例について本類 発明の実施の形態を説明してきたが、本願発明はこれら に限定されるととなく、特許請求の範囲に規定された発 明の要旨内で各種の変形。変更の可能なことは自明であ ろう.

[0024]

【発明の効果】本発明によれば、アクティブマトリック ス駆動によるメモリ効果が発揮されるのに加えて、関口 率が100%近くにまでなったため。図1(c)に示し たように関口率を考慮した単一国素あたりの発光の強度 は若しく向上し、単体のEし素子の輝度とほぼ同等の超 度を表示装置全体の輝度として得ることができる。

【0025】また、各国素のEL素子の印加電圧の上昇 を招くことがなく、発光効率の低下も抑制される。ま

た、各画家のEL素子の発光は1フレームの期間中、鴬 50 32 パインダ材料

に表示装置の輝度と同程度に維持され、デューティ比は ほぼしとなり、追続発光の状態が維持できるため、高印 加電圧、高輝度の瞬時発光を使うことがなく、素子寿命 の低下が大幅に抑制される。

【0026】さらにまた、EL素子作製において、EL 素子基板上にTFTなどの駆動部分が形成されないた め、EL膜の作製がTFTの凹凸による影響を受けない こと、および有機EL材料を分解してしまう有機溶媒に よるウエットプロセスをEL素子作製に使う必要が全く の間隔でパターンニングすることにより有機EL表示装 10 なく TFTとEL素子が並置される構造となっていな いため微細加工が容易となり、高精細の表示装置の作製 が可能となる。また、有機EL素子全体が、貼り合わせ を行うことでアクティブマトリックス基板に完全に覆わ れてしまうため、直接大気に襲されることもなくなり、 従来、有機EL素子に不可欠であった封止の作業が不必 要、もしくは簡略化される。

【図面の留単な説明】

【図1】 駆動方法を異にする有機EL表示装置におけ る。開口率を考慮した単一画素あたりの発光の強度比較 で、(a)は単純マトリックス駆動法による場合。

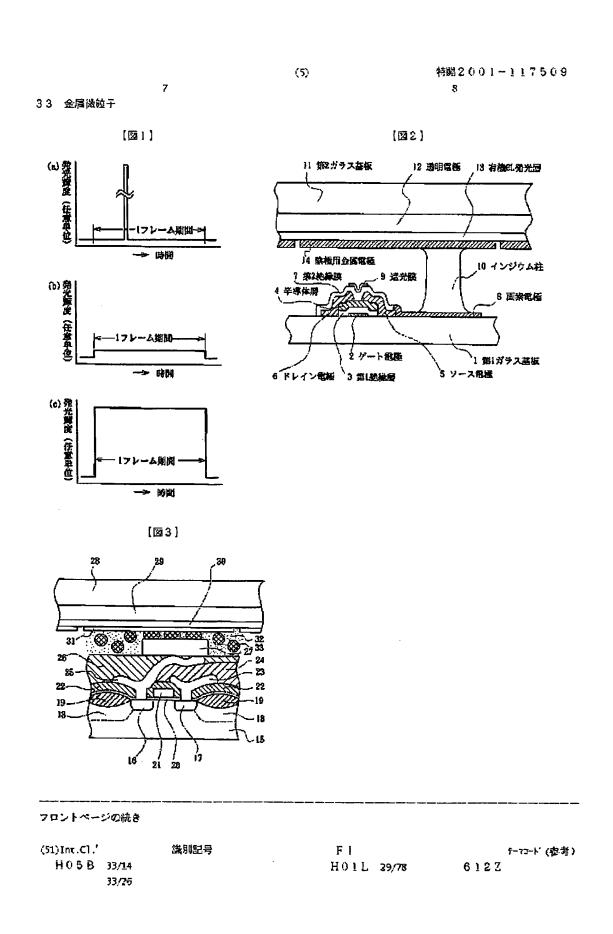
(b) は従来のアクティブマトリックス駆動法による場 台」(c)は本発明のアクティブマトリックス駆動法に よる場合の発光輝度をそれぞれ示す。

【図2】 TFTを使ったアクティブマトリックス駆動 基板とEL素子基板とを貼り合わせた場合の本発明によ るEL表示装置の構造断面図を示す。

【図3】 MOSFETを使ったアクティブマトリック ス駆動基板とEL素子基板とを貼り合わせた場合の本発 明によるEL表示装置の構造断面図を示す。

30 【符号の説明】

- 1. 11,28 ガラス基板
- 2.21 ゲート電極
- 3.20 ゲート絶縁膜
- 4. 半導体層
- 5 ソース電極
- 6 ドレイン電極
- 7、22,24.26 絶躁膜
- 8.27 画素電極
- 9 遮光膜
- 40 10 インジウム柱
 - 12.29 透明電極
 - 13.30 有機EL発光層
 - 14.31 除極用金属電極
 - 15 半導体基板
 - 16 ソース領域
 - 17 ドレイン領域
 - 18 画案分解領域
 - 19 フィールド絶縁膜
 - 23.25 金属電径



特闘2001-117509

(6)

Fターム(参考) 3KOO7 ABO2 BAO7 CAO1 DAO2 EBO5 (72) 発明者 井上 陽司 東京都世田谷区砧1丁目10香11号 日本放 5C094 AA07 AA37 BA29 CA19 EB01 送協会 放送技術研究所內 FB01 (72)発明者 田中 功 5F110 AA30 BB01 CC07 DD02 DD05 東京都世田谷区砧!丁目10香11号 日本放 EE03 EE06 EE09 FF02 FF03 送協会 放送技術研究所內 GG02 GG15 HK03 HK04 HL03 (72)発明者 阿本 信治 NNO1 NNO2 NN23 NN24 NN25 東京都世田谷区站1丁目10香11号 日本放 NN47 NN52 送協会 放送技術研究所內

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.